

# ASI™ Metrology: 最強のツールをご提供いたします。



ベストフィットからの偏移量が  
1000 λの非球面レンズでも測  
定できます。

誰にでも扱え  
良好な測定結果が  
測定範囲も大幅に広がり  
皆様への提供が可能になりました。

## ASI™ Metrology

レンズ全面に渡る修正研磨をする場合、測定での質の限界が、絶対研磨に影響を与えておりました。

そして、高精度な用途でも問題解決が可能となりました・・・!

- 全面において、絶対的な修正研磨が必要なとき、
- 高精度な仕様を満たすための正確性、
- 顧客仕様や納期に対応した柔軟性が必要なとき、
- "Easy-to-Use"を可能にした、自動化システム、
- デリケートなヌルを使わずに、非球面が測定可能です。

QED社が提供する、非球面ステッチング干渉計は、ほとんどの非球面レンズを、早く・全面で・高分解能で測定が可能です。

For more information, please contact QED Technologies  
(585) 256-6540, info@qedmrf.com or visit www.qedmrf.com

QED Technologies®

Rochester, NY USA | Chuou-ku, Tokyo JAPAN | Fontainebleau, France EUROPE



RETHINK OPTICS METROLOGY.